# 論文 セメント硬化体の物質透過性に及ぼす粗大毛細管空隙構造の影響

田野原 孝之\*1·五十嵐 心一\*2

**要旨**:配合を変化させたセメントペースト研磨面の反射電子像の画像解析により,粗大な 毛細管空隙量とその細孔径分布を求めた。また,物質透過性を溶媒置換法により求めた拡 散係数により評価し,空隙構造との関係を検討した。材齢の進行にともなう粗大な毛細管 空隙量の減少とともに拡散係数は減少し,両者には良好な相関性が認められた。また,細 孔径分布における最大細孔径と拡散係数は非常に良好な相関性が得られ,空隙構造の連続 性を反映していることが示唆された。

キーワード:画像解析,溶媒置換法,拡散係数,粗大毛細管空隙,最大細孔径

#### 1. 序論

コンクリート構造物の強度や耐久性を低下さ せる劣化現象は,塩害による鉄筋腐食,アルカ リ骨材反応等が代表的であり,いずれの場合も コンクリート中の塩化物イオン等の物質移動が 深く関係している。すなわち,コンクリート構 造物の劣化現象は物質の移動経路となる空隙構 造と非常に密接な関係がある。

セメント硬化体の空隙構造は,大小様々な空隙が相互に連結した構造となっており,その形 状および空隙量は水セメント比,水和度および 養生方法により相違する。例えば,セメント硬 化体の物質透過性は,水和により生成される水 和生成物によって,連続した空隙が不連続にな ることに従って低下する。一方,シリカフュー ム等のポゾラン材料によりセメントの一部を置 換した場合,それらの粒子による充填効果およ びポゾラン反応による組織の緻密化に伴い,無 混入の場合と比較して,長期材齢において物質 透過性は著しく低下する。この場合,全空隙量 に変化が認められなくても,物質透過性に変化 が認められるので,単に空隙量だけでなく空隙 構造を適切に評価することが重要となる。

セメントペーストの空隙構造を測定する代表 的な方法として,水銀圧入法がある。この方法 により,セメント硬化体中の数 nm から数百 μm までの広い範囲の空隙を測定することができ, 約 50nm 以上の径の空隙量がコンクリートの強 度や耐久性に重大な影響を及ぼすことが明らか にされている<sup>1)</sup>。しかし,水銀圧入法において は空隙の形状,空間的な分布および位置情報を 得ることができず,またインクボトル効果など により実際の細孔径分布を示しているとはいえ ない。そのため、結果として利用可能な情報は 累積細孔径分布曲線において急激に細孔量が増 大し始める径(しきい径)と総細孔量である言わ れている。

一方,セメント硬化体研磨面の反射電子像の 画像解析<sup>2)</sup>はセメント硬化体中の空隙の形状や 分布に関する仮定を導入することなく,直接空 隙構造を評価できるため,水銀圧入法に代わる 空隙構造の定量評価法として有力視されている。 特に,画像解析法により評価される空隙構造に は,水銀圧入法では低圧力域の測定であるため 必ずしも明確な特徴の現れない約 1µm 以上の 径の粗大な毛細管空隙領域も含まれ,このよう な粗大な空隙の特徴はセメント硬化体の性能に 特に敏感に反映されると考えられる。しかし, そのような画像解析により評価された毛細管空 隙構造と物質透過性の関係を詳細に検討した例 はない。

本研究では、配合を変化させたセメントペー

\*1 金沢大学大学院 自然科学研究科環境基盤工学専攻 (正会員)

\*2 金沢大学助教授 大学院自然科学研究科 博(工) (正会員)

スト研磨面の反射電子像の画像解析から得られ る粗大毛細管空隙量やその細孔径分布に関する 空隙構造の特徴と、物質透過性の評価法として 溶媒置換法を用い、これによって求められた拡 散係数との関係を明らかにし、セメントペース トの物質透過性に及ぼす粗大毛細管空隙構造の 影響について検討を加えることを目的とする。

#### 2. 実験概要

## 2.1 使用材料および配合

セメントは普通ポルトランドセメント(密度:3.15,比表面積:3310cm<sup>2</sup>/g)を使用した。 また,混和材として市販のシリカフューム(比表面積:20m<sup>2</sup>/g)を使用した。水結合材(W/B)比が 0.25,0.4 および 0.6 の3種類の普通セメントペ ースト,および水結合材比が 0.4,0.6 の2種類 のシリカフューム混入セメントペーストを作製 し,シリカフュームの置換率を 10%とした。ま た,シリカフュームを使用した場合は,ポリカル ボン酸系の高性能 AE 減水剤を使用した。以上 のセメントペーストの配合を表-1 に示す。

## 2.2 溶媒置換法<sup>3)</sup>

直径 2cm, 高さ 4cm の円柱型枠にセメントペ ーストを打設し、材齢24時間にて脱型して直ち に水中養生を行った。拡散係数の測定は材齢1, 7,28日とし、材齢7日および28日の試料に対 しては測定前日に、その円柱供試体から厚さ 1.6mmの薄板試料を切り出し、その薄板を水中 に浸漬し、試験直前まで真空下にて水中養生を 行った<sup>4)</sup>。測定開始時に薄板を取り出し、表面 の水を注意深く拭き取り表乾状態とし、直ちに その質量を測定した。その後、2-プロパノール (脱水)に浸漬し,所定浸漬材齢にて試料を取り 出して表面の溶媒を拭き取り表乾状態とし、そ の質量を測定した。質量変化が認められなくな るまで(ほぼ 1~2 日)浸漬と質量測定を繰返し 行った。測定終了後,式(1)により拡散係数を求 めた<sup>3)</sup>。

$$\frac{M_t}{M_{\infty}} = 1.127 \sqrt{\frac{Dt}{L^2}} \tag{1}$$

#### 表-1 セメントペーストの配合

種類	水結合材比	シリカフュー ム置換率(%)
普通セメントペースト (PC)	0.25, 0.4 0.6	0
シリカフューム混入 セメントペースト(SF)	0.4, 0.6	10

ここに、 $M_t$ は時間 t までに置換した溶媒の質量 (g)、 $M_{\infty}$ は平衡状態に達した時までに置換した 溶媒の質量(g)、D は拡散係数( $m^2/s$ )、t は経過 時間(s)、L は試料の厚さの半分(m)

## 2.3 強熱減量試験

2.2 に記述したのと同様に作製,養生を行っ た供試体から所定材齢にて供試体中心部から試 料を採取し,直ちに 105℃の炉乾燥を行った。 乾燥終了後の試料を用いて,JIS R 5202 に従っ て,1050℃まで加熱し,式(2)により強熱減量 (IG)を求めた。

$$IG = \frac{M_{105} - M_{1050}}{M_{105}} \tag{2}$$

ここに、M<sub>105</sub> は 105℃乾燥後の質量(g)、M<sub>1050</sub> は 1050℃強熱後の質量(g)

## 2.4 不溶残分試験

2.2 に記述したのと同様に作製,養生を行った供試体から所定材齢にて供試体内部から試料を採取し,直ちに 105℃の炉乾燥を行った。乾燥終了後の試料を用いて,JIS R202 に従って,不溶残分(IS)の測定を実施した。

$$IS = \frac{M_{insol}}{M_{105}} \tag{3}$$

ここに、M<sub>insol</sub>は残分の質量(g)、M<sub>105</sub> は 105℃ 乾燥後の質量(g)

#### 2.5 ポゾラン反応度の計算<sup>5)</sup>

ポゾラン反応度は,初期のポゾラン材の質量 に対する所定材齢までに消費したポゾラン材の 質量と定義される。シリカフュームを混入した セメントペースト中の未反応シリカフューム量 を不溶残分試験により求めた。不溶残分の値を 強熱減量の値で補正し,セメント硬化体の固体 分の質量に対する未反応シリカフュームの質量 を求めた。初期のポゾラン材の質量と所定材齢 の未反応ポゾランの質量の差から消費したポゾ ランの質量を計算し,ポゾラン反応度を計算し た。

## 2.6 反射電子像観察および画像解析

材齢1,7,28日の供試体から厚さ10mm,直 径 25mm 程度の円盤試料を切り出し,エタノー ル浸漬を行った。その後、真空樹脂含浸装置に てエポキシ樹脂を含浸させた後、その表面を耐 水研磨紙およびダイヤモンドスラリーを使用し て注意深く研磨を行って、金パラジウム蒸着を 施し、反射電子像観察用試料とした。その試料 を観察倍率 500 倍にて反射電子像を取り込んだ。 1画像は1148×1000画素からなり、1画素は観 察倍率 500 倍にて 0.22µm に相当する。取り込 んだ画像に対して二値化を行い、未水和セメン ト粒子および毛細管空隙に相当する画素数をカ ウントし、一画素あたりの面積を求め、その観 察画像に対しての面積率を求めた。ステレオロ ジーの原則に基づき面積率を体積率に等しいと し<sup>6)</sup>,単位セメントペーストマトリックス体積 あたりの未水和セメントおよび空隙の体積とし た。さらに各々の毛細管空隙をラベリングし、 それらの円相当径を求め、その円相当径の小さ いものから並べ換えて細孔径分布を評価した。

# 2.7 Powers モデルによる構成相の計算<sup>5)</sup>

求められた未水和セメント体積率と練り混ぜ 初期のセメントの体積率の差から,式(4)によっ て水和度αを求めた。

$$\alpha = 1 - \frac{VC_{BEI}}{VC_0} \tag{4}$$

ここに、 $VC_{BEI}$  は画像解析による未水和セメントの体積率、 $VC_0$  は配合時のセメントの体積率

画像解析により求めた水和度から, Powers の 水和反応モデルに基づいてセメントゲル体積を 求めた。全体積から未水和セメント体積および セメントゲルの体積を引くことにより,毛細管 空隙の体積率を求めた。さらに,これから画像 解析により求めた径が 0.2μm 以上の粗大な毛細 管空隙量を差し引くことにより微細毛細管空隙



量(細孔径が 3nm~0.2μm)を求めた。また,シ リカフューム混入セメントペーストにおいては セメントの水和による水和生成物の体積とポゾ ラン反応による水和生成物の体積を加算して, ポゾラン反応にて消費された水酸化カルシウム の体積率を減算したものを,この反応系におい て生成される水和生成物の体積率とした。全毛 細管空隙量の体積率は,未水和セメント,未水 和ポゾランおよび生成された水和生成物の体積 率を除いた残りの部分として求めた。また,画 像解析により得られた径が約0.2μm以上の粗大 な毛細管空隙量と,全毛細管空隙量との差から 微細毛細管空隙量を求めた。

#### 結果および考察

## 3.1 材齢の進行にともなう拡散係数の変化

図-1 に水結合材比の異なる普通セメントペーストおよびシリカフューム混入セメントペーストの拡散係数の経時変化を示す。混和材の有無に関わらず、いずれの場合においても早期材齢において拡散係数は急激に低下し、特に高水セメント比の場合の拡散係数の低下が著しい。また、材齢の進行にともない水結合材比の相違による拡散係数の差は小さくなり、普通セメントペーストでは水結合材比0.4以上では材齢28日においてほぼ同程度の拡散係数を示す。一方、シリカフューム混入セメントペーストにおいては材齢7日において同様の傾向が認められ、水結合材比0.4と水結合材比0.6のセメントペーストはほぼ同程度の拡散係数を示す。セメントペーストはほぼ同程度の拡散係数を示す。セメントペ



トとシリカフューム混入セメントペーストを比 較すると、材齢1日においては普通セメントペ ーストの方が小さな値を示す。しかし、材齢の 進行にともないその差は小さくなり、特に、水 結合材比が 0.6 の場合、シリカフューム混入セ メントペーストの拡散係数は材齢7日において 普通セメントペーストのそれよりも小さくなっ ている。また、普通セメントペーストにおいて は材齢7日以降の拡散係数の低下が極めて小さ いのに対して、シリカフュームを混入した場合、 材齢7日以降も拡散係数の低下が認められる。 すなわち、シリカフュームを混入したことによ るポゾラン反応の進行にともない、内部組織が 緻密化していくことを示唆している。

## 3.2 材齢の進行にともなう細孔径分布の変化

図-2 は各水結合材比における普通セメント ペーストの累積細孔径分布を示したものである。 いずれの配合においても材齢の進行にともなう 累積細孔曲線の変化は明らかであり,また,最 大細孔径(累積細孔径分布曲線の立ち上がり部) は,材齢の進行にともない小さくなる。一方, 図-3 はシリカフュームを混入したセメントペ



ーストの累積細孔容積を示したものである。こ れより,毛細管空隙量を普通セメントペースト と比較すると,シリカフュームの混入により材 齢1日において既に粗大毛細管空隙量は普通セ メントペーストより小さくなっている。また, 最大細孔径も材齢の進行にともない小さくなり, 同材齢においてもシリカフュームを混入するこ とにより,最大細孔径は小さくなることがわか る。

#### 3.3 細孔構造の相違が拡散特性に与える影響

**図-4** は各種セメントペーストの内部組織構成相の経時変化を示したものである。水結合材



#### □ 未水和セメント ■ 未反応混和材 □ 水和物 ■ 微細毛細管空隙 ■ 粗大毛細管空隙

比が著しく低い場合は,微細毛細管空隙量が少 なく,粗大な空隙をある程度残したまま空隙の 充填,細分化が進行し,結果として初期材齢よ り粗大空隙が孤立して分散しているような空隙 構造を示す。一方,水結合材比が高い場合は, 微細な空隙が多く含まれていることから,それ らが画像解析で計数された粗大空隙の周囲に分 布することになり,結果として,粗大空隙に連 結するように微細空隙が存在することが考えら れる<sup>7)</sup>。また,水結合材比が 0.4 のシリカフュ ーム混入セメントペーストは同じ水結合材比の 普通セメントペーストよりも,微細毛細管空隙 量が少なく,より不連続な空隙構造であると考 えられる。

図-5 に拡散係数と Powers のモデルを基にし て求めたセメントペーストの全毛細管空隙量の 関係を示す。全毛細管空隙量の減少にともない 拡散係数は低下する傾向は認められるが、全毛 細管空隙量が 0.3cm<sup>3</sup>/cm<sup>3</sup>程度以下では両者の相 関性は明確ではない。一方,図-6はセメントペ ーストの拡散係数と反射電子像の画像解析によ り求めた比較的粗大な毛細管空隙量との関係を 示したものである。最小自乗法による近似直線 もあわせて示したが、両者には非常に良好な相 関性が認められる。しかし, 粗大な毛細管空隙 量の減少が拡散特性に及ぼす影響を普通セメン トペーストとシリカフューム混入セメントペー ストで比較すると、シリカフュームを混入した 場合の方が粗大毛細管空隙量の変化に対する拡 散係数の変化率が若干大きくなっている<sup>8)</sup>。

図-7はセメントペーストの拡散係数と画像 解析により求めた細孔径分布における最大細孔 径との関係を示したものである。最小自乗法に よる近似直線もあわせて示したが,水結合材比 が0.6の材齢1日の普通セメントペースト(図中 〇で囲んだ点)はブリージングの影響が強く現 れているようであり,このプロットを除くと, 両者には非常に良好な相関性が認められる。

以上より,セメントペーストの拡散係数は物 質が透過する空間である毛細管空隙構造と密接



な関係があると考えられているが,水結合材比 の相違およびシリカフュームの有無によってそ の関係には異なる面があることがわかる。また, セメントペーストの画像解析により求めた比較 的粗大な毛細管空隙量と拡散係数は良好な相関 性を示したことから,粗大な毛細管空隙量が拡 散係数に及ぼす影響が大きく,このことは約 50nm 以上の径の空隙量がコンクリートの強度 や耐久性に重大な影響を及ぼすという水銀圧入 法を用いた既往の研究におけるより大きな空隙 の影響に関する知見と一致している<sup>1)</sup>。

一方,セメントペーストの画像解析により求 めた細孔径分布における最大細孔径と拡散係数 との関係に着目すると,両者には非常に良好な 相関性が認められた。水銀圧入法により求めら れるしきい径は,水銀侵入がその径から連続的

に可能になるという観点から, 拡散係数と良好 な相関性を示し,その径が空隙構造の連続性を 反映するといわれている<sup>9)</sup>。一方,画像解析に より求めた最大細孔径は, 円相当径としての最 大値であり、その径以下あるいは径以上の空隙 が任意の位置で切断された断面である。そのよ うな最大細孔径に対応する空隙がどのような領 域にも現れるということは、これに相当するよ うな空隙が常に存在し、少なくともその径以下 の空隙が連続構造を形成しうることを示す。し たがって, 材齢の進行にともない最大細孔径が 小さくなり、拡散係数が小さくなるのは、物質 移動は内部に存在する連続した最大空隙、もし くは欠陥に強く影響を受けることを示すと考え られる。したがって、水銀圧入法による最大細 孔径の解釈とは若干意味は異なるが、水銀圧入 法で得られる細孔径分布曲線と同様に、画像解 析で求められた最大細孔径を示す空隙は拡散特 性を決定する上で重要であり, セメントペース トの毛細管空隙の連続性の一つの特性値と考え られる。

## 5. 結論

- (1) セメントペーストの拡散係数は材齢の経過 にともない低下し、シリカフュームを混入 すると、その変化の傾向が若干異なる。
- (2) セメントペーストの全毛細管空隙量が同程 度の値を示しても、水結合材比の相違およ びシリカフュームの有無にともない、拡散 係数の値は相違し、空隙構造の重要性が示 された。
- (3) セメントペーストの拡散係数と画像解析に より求めた粗大毛細管空隙量は非常に良好 な相関性を示した。しかし、シリカフュー ムを混入したセメントペーストの拡散係数 は、初期材齢において同程度の空隙量の普 通セメントペーストの拡散係数よりも高い 値を示した。
- (4) セメントペーストの拡散係数と画像解析に より求めた最大細孔径の間に非常に良好な

相関性が認められ,最大細孔径は空隙の連 続性を反映すると考えられる。

## 参考文献

- 内川浩ほか:混合セメントの水和および構 造形成に及ぼす混和材の効果(その 4),セメ ント・コンクリート, No.488, pp.33-48, 1987
- Scrivener, K.L., et.al.: Back-scattered electron images of polished cement sections in scanning electron microscope, Proc. 6<sup>th</sup> Int. Conf. on Cem. Microscopy, New Mexico, pp. 145-155, 1984
- Handbook of Analytical Techniques in Concrete Sience and Technology(Eds: V.S. Ramachandran, J.J. Beaudoin), Noyes Publications, USA, 1999
- Hughes, D.C., et. al. : The use of solvent exchange to monitor diffusion characteristics of cement pastes containing silica fume, Cement and Concrete Research, Vol.18, No.2, pp.321-325, 1988
- 5) 渡辺暁央, 五十嵐心一, 川村満紀: 反射電子 像の画像解析による鉱物質混和材混入セメ ントペーストの細孔構造の解明, 土木学会 論文集, No.782, V-66, pp.145-155, 2005
- Russ, J.C. and Dehoff, R.T.:Practical stereology, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, USA, 2000.
- Igarashi, S., Kawamura, M. and Watanabe, A.:Analysis of cement pastes andmortars by a combination of backscatter-based SEM image analysis and calculations based on the Powers model, Cement and Concrete Research, Vol.26, No.8, pp.977-985, 2004.
- Tumidajski, P.J. et.al : Relationship between resistivity, diffusivity and microstructural descriptors for mortars with silica fume, Cement and Concrete Research, 2005.(available online)
- Garboczi, E.J., et.al. : Permeability, diffusivity, and microstructural parameters : A critical review, Cement and Concrete Research, Vol.20, pp.591-601, 1990